PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-093087

(43) Date of publication of application: 18.04.1991

(51)Int.CI.

G11B 33/08

(21)Application number : 01-229729

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

04.09.1989

(72)Inventor: ARIGA TAKAHARU

MIZOSHITA YOSHIBUMI IMAMURA TAKAHIRO

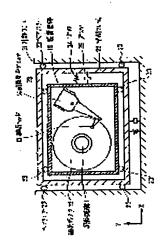
YAMADA TOMOYOSHI

(54) MAGNETIC DISK DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the influence of external vibration and seek reaction and to improve head positioning precision by means of high speed access against a magnetic disk by flexibly supporting a device case in the translation direction of vibration and rigidly in the direction of rotation.

CONSTITUTION: An intermediate frame 22 is provided between the device case 15 mounting a rotation device 11 to which the magnetic disk 12 is installed and a rotational type positioner 14 accessing the magnetic disk 13, and an external frame 21. Space between the case 15 and the frame 22 is supported by laying means which can flexibly slide the case in the direction of X and which rigidly restrict it in the direction of Y, a bearing 23, a spring 24 and a dumper 25, for example. Space between the intermediate frame 22 and the external frame 21 is supported by laying the bearing 23, the spring 24 and the dumper 25, all of which rigidly restrict the frame 22 in the direction of X and can flexibly slide. Thus, external



vibration can sufficiently be attenuated and the rotation movement of the case 15 owing to the seak reaction of a positioner 14 can almost completely be restricted.

®日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-93087

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

國公開 平成3年(1991)4月18日

G 11 B 33/08

E 7627-5D

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

ᡚ発明の名称	磁気デイスク装置
	②特 願 平1-229729 ②出 願 平1(1989)9月4日
@発明者	有 賀 敬 治 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内
@発明者	溝 下 裁 文 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内
仰発 明 者	今村 孝浩 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内
@発明者	山 田 朋 良 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内
切出 願 人 砂代 理 人	富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 弁理士 井桁 貞一

剪 組 書

2. 特許請求の範囲

(i) 磁気ディスク回転機構(11)、磁気ヘッド(13) 及びヘッドアクセス用回転型ポジショナ(14)を実 装した装置筐体(15)を外部フレーム(21)に対して 防援手段を介して支持してなる磁気ディスク装置 であって、

上記防援手段は、装置筐体(15)と外部フレーム(21)間に該装置筐体(15)を取り囲む形状の中間フレーム(22)を配設すると共に、該装置筐体(15)と中間フレーム(22) 世界部フレーム(22)間及び該中間フレーム(22)と外部フレーム(22)を互いに直交する一方向のみに滑動可能で、かつばね(24)とダンパ(25)機能を有する部材を設け、前記装置筐体(15)を振動の並進方向には製作、回転方向には関に支持したことを特徴とする磁気ディスク装置。

(2) 上記ばね(24)とグンパ(25)機能を有する部材 が防援ゴム部材(33a~33d、34a~34d)からなるこ とを特徴とする請求項1記載の磁気ディスク装置。

3. 発明の詳細な説明

(機 要

電子計算機システムの外部配憶装置として広く 用いられている磁気ディスク装置、特に磁気ディ スク装置全体の防張支持構造に関し、

外部フレームに対して軽量な磁気ディスク装置を、外部振動と並進方向には柔軟に、また回転方向には剛に支持する構造にして外部振動及びシーク反力の影響を防止し、もって磁気ディスクに対して高速アクセスにより精度よくヘッド位置決めを行うようにすることを目的とし、

磁気ディスク回転機構、磁気ヘッド及びヘッド アクセス用回転型ポジショナを実装した装置筐体 を外部フレームに対して防援手段を介して支持し てなる磁気ディスク装置であって、上配防援手段 は、装置筐体と外部フレーム間に該装置筐体を取 り囲む形状の中間フレームを配設すると共に、 該 装置筐体と中間フレーム間及び該中間フレームと 外部フレーム間に、装置筐体及び中間フレームを 互いに直交する一方向のみに滑動可能で、かつば ねとダンパ機能を有する防張ゴム部材を設け、 前 記装置筐体を援動の並進方向には柔軟に、 回転方 向には剛に支持するように椿成する。

(産業上の利用分野)

本発明は電子計算機システムの外部記憶装置と して広く用いられている磁気ディスク装置に係り、 特に磁気ディスク装置全体の防張支持構造に関す るものである。

磁気ディスク装置においては近来、小型化及び高速化が急速に進められ、磁気ディスクに対する記録・再生用磁気ヘッドを位置決めするためのポジショナとしては可動部の質量が小さく、機構が簡単で小型化に有利な回転型(スイングアーム型)ポジショナが広く用いられている。

この回転型ポジショナは一般に回転パランスよ

く設計された構造としており、装置外からの並進的な機械振動に対しては比較的影響は少ないが、ポジショナのシーク時の反力による振動によってディスクエンクロージ+(以下DEと略称する)全体が回転運動を起こし、ヘッド位置決め誤差が生じる傾向がある。このため、そのような外部振動及びシーク反力の影響を受けないDEの防張支持構造が必要とされている。

(従来の技術)

従来の一般的なDBの防振支持構造としては、 第3図に示すように外部フレーム16に対して回転 機構11に装着された磁気ディスク12、磁気へッド 13及びヘッドアクセス用の回転型ポジショナ14等 からなるDBが実装された装置筐体15を、その同 囲に外部振動を吸収するダンパ機能と減衰させる ばね機能を兼ね傭えた防振ゴム材17等を介して支 持した比較的柔軟な設計による構造がとられている。

(発明が解決しようとする課題)

生させる問題があった。

ところで、上記したようなDBの防張支持構造において、装置全体を小型化すると、必然的に軽量化されると共に、慣性モーメントも小さくなる。その上、磁気ディスク12に対して回転型ポジショナ14による磁気ヘッド13のシーク速度を高速化した場合、該回転型ポジショナ14のシーク反力により装置全体が破線で示されるように矢印Aの方向に回転運動を起こし、ヘッド位置決め誤差を発

このような現象はヘッド位置決め系のサーボゲインが無限であるならば問題はないが、現実には有限の値があるため、装置全体の動きがヘッド位置決め誤差を引き起こすことになる。従って、例えば上述のような防援支持構造を用いずに当該装置を外部フレーム16に直接強固に固定すれば、そのような問題は生じないが、外部振動に対しては無防備となり現実的ではない。

本発明は上記した従来の実状に鑑み、軽量化し た磁気ディスク装置を外部フレームに対して、 振 動の並進方向には柔軟に、また回転方向には閉に 支持する構造にして外部振動及びシーク反力の影響を防止し、もって磁気ディスクに対して高速ア クセスによるヘッド位置決め精度の向上を図った 新規な磁気ディスク装置を提供することを目的と するものである。

(課題を解決するための手段)

 剛に支持するように構成する。

(作用)

本発明では第1図の原理図で示すように、磁気ディスク12が装着された回転機構11、磁気ベッド13をアクセスする回転型ポジショナ14等を実装した装置筐体15と外部フレーム21との間に中間フレーム22を設け、該速置筐体15と中間フレーム22間に、例えば装置筐体15をX方向に柔軟に滑動可能で、Y方向には関に拘束する手段、例えばベアリング23とばね24及びダンパ25との介在により支持した構成とする。

かくすれば、外部フレーム21に対して装置資体 15はX及びY方向に柔軟に支持され、外部振動が 十分に減衰される。また回転方向には極めて翻に 支持されるため、回転型ポジショナ14のシーク反 力による装置筐体15の回転運動をほぼ完全に拘束

Y方向には剛に拘束する手段、例えば剪断方向に 柔軟で、圧縮方向には硬い防振ゴム33a~33dを図 示のように介在させて該装置筐体15を支持する。

またその中間フレーム32の四隅と外部フレーム31間には、該中間フレーム32がX方向には剛に拘束され、Y方向に柔軟に動くように前記したと同様な防援ゴム34a~34dを図示のように介在させて支持した構成とする。

このような支持構成では、前記DBを実装した 装置筐体15が中間フレーム32に対しては又方向に、 また外部フレーム31に対してはソ方向に柔軟に支 持されているので外部援動の影響を十分に残譲さ せることができる。また回転方向には極めて剛に 支持されているため、回転型ポジショナ14のシー ク反力による装置筐体15の回転運動はほぼ完全に 拘束される。

従って、外部振動に影響されることなく、磁気 ディスク12に対して高速アクセスにより特度良く ヘッド位置決めを行うことが可能となる。

なお、前記防援ゴム33a~33d, 34a~34dの圧縮

することが可能となる。

なお、外部援動(外乱)は一般に並進方向に比べて回転方向への影響が小さいため、かかる支持構造によって回転方向の耐外乱性が悪化療るようなことはない。この結果、高速アクセス時においても精度の良いヘッド位置決めが実現できる。

(宝施例)

以下図面を用いて本発明の実施例について詳細 に説明する。

第1図は本発明に係る磁気ディスク装置の防振 支持構造の一実施例を示す平面図である。

図において、15は磁気ディスク12を装着した回転機構11と磁気ヘッド13をアクセスする回転型ポジショナ14等からなる D B を実装した装置筺体であり、該装置筺体15と外部フレーム31との間に図示のように四隅に凹凸を有する中間フレーム32を報ける。

また該装置筐体15と中間フレーム32の四隅との 間には、例えば装置筐体15がX方向に柔軟に動き、

方向の剛性は無限ではないので装置筐体15の動きを完全には拘束できないが、該防振ゴムの例えば厚さを或る程度輝くすることにより、圧縮ばね定数と剪断ばね定数の比率を十分に大きくすることができるので実用上支障のない剛性レベルに設定可能である。

またこの支持方法によれば、シーク反力による 回転運動を抑制するだけでなく、スピンドルのア ンパランスに起因する回転運動をも抑制すること ができる。従って、スピンドルのアンパランスが 大きい場合でもヘッド位置決め特度を低下させる ことはない。

(発明の効果)

以上の説明から明らかなように、本発明に係る 磁気ディスク装置の防張支持構造によれば、より 軽量なDEが実装された装置における磁気ディス クに対するヘッド位置決めが、外部振動に影響さ れることなく、かつ高速アクセスによっても特度 良く実現できる利点を有し、実用上優れた効果を

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る磁気ディスク装置の防振 支持構造の原理を説明するための平面 図、

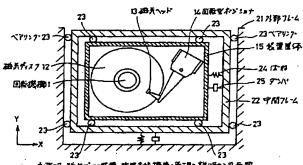
第2回は本発明に係る磁気ディスク装置の防援 支持構造の一実施例を示す平面図、

第1図及び第2図において、

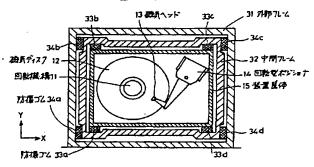
11は回転機構、12は磁気ディスク、13は 磁気ヘッド、14は回転型ポジショナ、15 は装置策体、21,31は外部フレーム、22, 32は中間フレーム、23はベアリング、24 はばね、25はダンパ、33a~33d,34a~34d は防張ゴムをそれぞれ示す。

代理人 弁理士 井 桁 貞

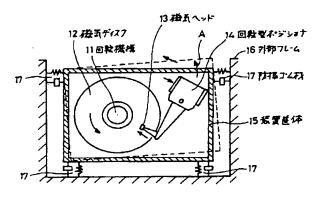




本花明。在发行27度量。防振支持模量。原理电视明13平面图



本発明a拍ff117後置a於據支持釋造a一実施的指常了平面図 館 2 図



從未。磁気ディスク装置。防振支持構造⇔説明す3平面図 第 3 図